

1. Record Nr.	UNISALENTO991000158379707536
Autore	Rubloff, G.W.
Titolo	Deposition and growth : limits for microelectronics, Anaheim, CA 1987 / editor G.W. Rubloff
Pubbl/distr/stampa	New York : American Institute of physics, 1988
ISBN	0883183676
Descrizione fisica	388, [8] p. : ill. ; 25 cm
Collana	American institute of physics conference proceedings ; 167. American vacuum society series ; 4
Disciplina	621.38152
Soggetti	Microelettronica - Semiconduttori - Tecnologia di crescita e deposizione
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia